

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 4. Juli 2002 (04.07.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/051579 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP01/15127

(22) Internationales Anmeldedatum:

20. Dezember 2001 (20.12.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

B23K 26/12

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 64 327.2

22. Dezember 2000 (22.12.2000) DE

100 64 325.6

22. Dezember 2000 (22.12.2000) DH

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): LINDE AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Abraham-Lincoln-Strasse 21, 65189 Wiesbaden (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DANZER, Wolfgang [DE/DE]; Hochgernstr. 24, 84405 Dorfen (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: LINDE AKTIENGE-SELLSCHAFT; Abraham-Lincoln-Str. 21, 65189 Wiesbaden (DE).

- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f
 ür Änderungen der Anspr
 üche geltenden Frist; Ver
 öffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: PROCESS GAS AND LASER MACHINING METHOD

(54) Bezeichnung: PROZESSGAS UND VERFAHREN ZUM LASERBEARBEITEN

(57) Abstract: The invention relates to a process gas and to a laser machining method such as laser beam fusion cutting or laser beam welding. According to the invention, a gas mixture, which contains not only an inert gas but at least oxygen and hydrogen, is used as the process gas. The proportion of oxygen in the process gas in relation to the proportion of hydrogen is hypostoichiometrically selected with regard to the reaction $2 H_2 + O_2$? $2 H_2O$, whereby this process gas subsequently exhibits a reductive effect.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Prozessgas und ein Verfahren zum Laserbearbeiten, wie Laserstrahlschmelzschneiden oder Laserstrahlschweissen. Als Prozessgas wird erfindungsgemäss ein Gasgemisch eingesetzt, welches ausser einem inertgas zumindest Sauerstoff und Wasserstoff enthält. Vorteilhafterweise ist der Sauerstoffanteil im Prozessgas im Verhältnis zum Wasserstoffanteil im Hinblick auf die Reaktion (Formel I) unterstöchiometrisch gewählt, da dann das Prozessgas eine reduzierende Wirkung hat.



. --

WO 02/051579 PCT/EP01/15127

Beschreibung

Prozessgas und Verfahren zum Laserbearbeiten

Die Erfindung betrifft ein Prozessgas zum Laserbearbeiten, wie Laserschweißen oder Laserstrahlschmelzschneiden. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Laserbearbeiten von Werkstoffen, wobei ein fokussierter Laserstrahl auf die zu bearbeitende Werkstückoberfläche geführt wird und ein Prozessgasstrom gegen die Werkstückoberfläche geleitet wird.

5

10

15

20

25

30

Die Eigenschaften der Laserstrahlung, insbesondere die Intensität und gute Fokussierbarkeit, haben dazu geführt, dass Laser heute in vielen Gebieten der Materialbearbeitung zum Einsatz kommen. Die Laserbearbeitungsanlagen sind an sich bekannt. In der Regel weisen sie einen Laserbearbeitungskopf, gegebenenfalls mit einer zum Laserstrahl koaxial angeordneten Düse auf. Oftmals werden Laserbearbeitungsanlagen in Verbindung mit CNC-Steuerungen von Führungsmaschinen für x-y-Schneidrichtung eingesetzt. Beim Laserstrahlschneiden finden immer häufiger auch Handhabungssysteme von dreidimensionalen Werkstücken Verwendung. Eine automatische Schneidparameterzuordnung (Laserleistung angepasst an die jeweilige Schnittgeschwindigkeit während des Schneidprozesses) bezogen auf die zu schneidende Konturform ist in der Regel Voraussetzung für eine gute Schnittqualität auch an scharfen Ecken und spitzen Winkeln.

Unter einem fokussierten Laserstrahl wird im Rahmen der Erfindung ein im wesentlichen auf die Werkstückoberfläche fokussierter Laserstrahl verstanden. Außer bei der überwiegend eingesetzten Methode mit auf die Werkstückoberfläche fokussierter Laserstrahlung kann die Erfindung auch bei der selten benutzten Variante mit nicht exakt auf die Werkstückoberfläche fokussierter Strahlung angewandt werden.

Bei vielen Verfahren der Lasermaterialbearbeitung wird metallisches und/oder sonstiges Material auf Temperaturen erhitzt, bei denen eine Reaktion mit den einhüllenden Gasen stattfindet. In vielen Fällen werden daher technische Gase eingesetzt, um diese Materialberarbeitungsprozesse effektiver, schneller und/oder mit verbesserter Qualität durchführen zu können.

Das Laserstrahlschneiden ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Laserbearbeitungsverfahren. Beispielsweise werden in Deutschland über 80 % der Laserbearbeitungsanlagen zum Schneiden verwendet. Beim Laserstrahlschneiden wird zwischen den Varianten Laserstrahlbrennschneiden, Laserstrahlschmelzschneiden und Laserstrahlsublimierschneiden unterschieden. Beim Laserstrahlschmelzschneiden wird der Werkstoff durch die Laserstrahlung im Trennfleck aufgeschmolzen. Die Schmelze wird mit einem Prozessgas aus der Schnittfuge ausgetrieben. Das Laserstrahlschmelzschneiden mit Prozessgas unter Hochdruck hat sich beim Schneiden von Edelstählen durchgesetzt, wird aber teilweise auch bei anderen Werkstoffen wie Baustählen oder Aluminium verwendet. Als Prozessgas für das Laserstrahlschmelzschneiden wird üblicherweise ein Inertgas verwendet.

5

10

15

20

25

30

Beim Laserstrahlschweißen erfüllen Prozessgase verschiedene Aufgaben. Die Kontrolle und Reduzierung des Plasmas ist bei hohen Laserleistungen zwingend. Dies ist beispielsweise aus der Veröffentlichung "Laser im Nebel", Dr. W. Danzer und Klaus Behler, Zeitschrift LASER, Ausgabe 1/87, Seiten 32 bis 36, bekannt. Andere Aufgaben wie der Schutz vor Oxidation, eine metallurgische Optimierung und/oder eine Maximierung der Geschwindigkeit und der Qualität (Spritzer, Poren, Nahtqualität) werden bislang vernachlässigt. Beim Laserstrahlschweißen ist es bekannt, inerte Schutzgase wie Helium oder Argon einzusetzen. Auch Stickstoff wird teilweise verwendet. Vereinzelt werden auch Beimengungen in geringen Mengen zugemischt.

Die Geschwindigkeit der Schweiß- und Schneidprozesse mit dem Laserstrahl ist begrenzt durch die Energiebilanz "eingebrachte Energie – verlorene Energie (Strahlung, Wärmeleitung)". Die Energie des Laserstrahls ist zwar sehr gebündelt, jedoch bei Materialien, die nicht mit Hilfe der exothermen Reaktion mit Sauerstoff geschnitten werden können, der limitierende Parameter.

Beispielseise beim Schneiden eines 3 mm Stahlblechs mit einem 900 W-Laser und reinem Sauerstoff als Arbeitsgas gehen neben den 900 Watt Energie, die vom Laser kommen, noch 600 Watt, die aus der Verbrennung des Eisens in der Schneittfuge kommen, in den Schneidprozess ein. Man erreicht damit eine Schneidgeschwindigkeit von ungefähr 3 m/min.

5

10

15

Aber beispielsweise beim Schneiden eines 3 mm Chrom-Nickelstahlblechs mit einem 900 Watt-Laser, das wegen der resultierenden Schlacke nicht mit Sauerstoff geschnitten wird, sondern mit einem Inertgas, wie Stickstoff oder Argon, geschnitten werden muss, fehlt diese zusätzliche Energie aus der Reaktion Fe+ $\frac{1}{2}$ O₂ \rightarrow FeO. Die maximale Schneidgeschwindigkeit geht dementsprechend auf etwa 1,5 m/min zurück.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Prozessgas und ein Verfahren der eingangs genannten Art aufzuzeigen, welche ein verbessertes Laserbearbeiten erlauben. Dabei wird beim Laserstrahlschmelzschneiden eine hohe Schneidgeschwindigkeit angestrebt. Insbesondere soll ein qualitativ hochwertiges, prozesssicheres und reproduzierbares Laserstrahlschmelzschneiden ermöglicht werden. Beim Laserstrahlschweißen wird mit Hilfe des erfindungsgemäßem Prozessgases neben der Kontrolle und Reduzierung des Plasmas eine Maximierung der Geschwindigkeit und der Qualität erreicht. Die Erfindung richtet sich dabei in erster Linie an Fälle, bei denen üblicherweise ein Inertgas als Prozessgas eingesetzt wird.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einem Prozessgas gelöst, das außer mindestens einem Inertgas zumindest Sauerstoff und Wasserstoff enthält.

20 Die Erfindung beruht auf der Einkoppelung von Energie aus der Reaktion 2 $H_2 + O_2 \rightarrow$ 2 H_2O in den Ort, wo der Laserstrahl arbeitet.

Die Reaktion 2 H_2 + O_2 bringt verschiedene Vorteile mit sich, die gut mit dem Laserstrahl kombinieren:

- 25 1. Sie ist sauber.
 - 2. Sie ist mehr oder weniger reduzierend je nach Mischverhältnis H₂ / O₂.
 - 3. Sie ist sehr schnell.
 - 4. Sie ist energiereich.
- 5. Sie läuft vor allem dort ab, wo hohe Temperaturen auftreten, d.h. am

 Bearbeitungsort.

Wird das erfindungsgemäße Prozessgas benutzt, kommen die Metallteile beim Laserstrahlschmelzschneiden blank aus dem Schneidprozess. Beim Laserschweißen bewirkt die Erfindung eine positive Beeinflussung der Plasmabildung.

WO 02/051579 PCT/EP01/15127

In Ausgestaltung der Erfindung kann insbesondere ein reduzierend wirkendes Prozessgasgemisch eingesetzt werden. Durch die Wahl des unterstöchiometrischen Verhältnisses von Sauerstoff zu Wasserstoff im Prozessgasgemisch im Hinblick auf die Reaktion 2 $H_2 + O_2 \rightarrow 2$ H_2O kann der Grad der reduzierenden Wirkung des Prozessgases bestimmt werden. Das bedeutet, dass je nach Wahl des unterstöchiometrischen Verhältnisses von Sauerstoff zu Wasserstoff im Prozessgas ein mehr oder weniger reduzierendes Prozessgasgemisch verwendet werden kann. Damit ist beim Laserbearbeiten eine wertvolle Möglichkeit der Anpassung an die im Einzelfall vorliegenen Bedingungen einschließlich des zu bearbeitenden Werkstoffs gegeben. Beim Laserstrahlschmezschneiden hat das reduzierend wirkende Prozessgas zu Folge, dass die Metallteile blank aus dem Schneidprozess kommen.

Mit Vorteil kann das Inertgas im Prozessgas eine oder mehrere der Gaskomponenten aus der Gruppe Stickstoff, Argon und Helium enthalten. Stickstoff wird beim Laserstrahlschmelzschneiden jedoch bevorzugt als Inertgas verwendet.

Erfindungsgemäß kann das Prozessgas einen Anteil an Sauerstoff zwischen 0,1 und 30 Vol.-%, vorzugsweise zwischen 0,5 und 25 Vol.-%, besonders bevorzugt zwischen 1 und 20 Vol.-%, aufweisen.

Mit Vorteil beträgt der Wasserstoffanteil im Prozessgas zwischen 1 und 70 Vol.-%, vorzugsweise zwischen 5 und 60 Vol.-%, besonders bevorzugt zwischen 10 und 50

Vol.-%.

5

10

15

20

In Weiterbildung der Erfindung ist das Prozessgas aus einem zumindest Wasserstoff oder Wasserstoff und Inertgas (insbesondere Stickstoff und/oder Argon) enthaltenden Gasgemisch und Luft gemischt.

In Vorteil besteht das Prozessgas zum Laserstrahlschmelzschneiden zum großen Teil aus Stickstoff und Argon. Insbesondere kann das Schneidgas mehr als 10 Vol.-% Stickstoff und/oder Argon, vorzugsweise zwischen 20 und 98 Vol.-% Stickstoff und/oder Argon, besonders bevorzugt zwischen 30 und 95 Vol.-% Stickstoff und/oder Argon, aufweisen. Möglich ist auch, dass in den genannten Inertgasmengen weitere Gase außer Stickstoff und Argon enthalten sind.

30

10

15

25

In Ausgestaltung der Erfindung kann das Prozessgas zum Laserstrahlschmelzschneiden

- aus einem ternären Gemisch aus Stickstoff, Sauerstoff und Wasserstoff,
- aus einem ternären Gemisch aus Argon, Sauerstoff und Wasserstoff oder
- aus einem quaternären Gemisch aus Stickstoff, Argon, Sauerstoff und Wasserstoff bestehen.

Beim erfindungsgemäßen Verfahren zum Laserbearbeiten von Werkstoffen, wie Laserstrahlschmelzschneiden oder Laserstrahlschweißen wird ein oben genanntes Prozessgas eingesetzt.

In Ausgestaltung der Erfindung kann durch Festlegen des Verhältnisses von Sauerstoff zu Wasserstoff im Prozessgas im Hinblick auf die Reaktion 2 $H_2 + O_2 \rightarrow 2$ H_2O der Grad der reduzierenden Wirkung des Prozessgases bestimmt werden. Das bedeutet, dass je nach Wahl des unterstöchiometrischen Verhältnisses von Sauerstoff zu Wasserstoff im Prozessgas ein mehr oder weniger reduzierendes Prozessgas verwendet werden kann. Somit kann das Prozessgas an die vorliegenen Bedingungen angepasst werden.

20 Das Prozessgas kann vorgemischt der Laserbearbeitungsanlage zugeführt werden.

In einer alternativen Ausgestaltung der Erfindung werden zumindest einzelne Komponeten des Prozessgasgemisches in der Laserschweiß-/-schneidanlage vor der Schweiß-/Schneiddüse gemischt und/oder in der Schweiß-/Schneiddüse verwirbelt. In diesem Fall enthält die Schweiß-/Schneidanlage bzw. die Schweiß-/Schneiddüse entsprechend geeignete Mittel, insbesondere Einbauten als Strömungsleitmittel.

Das erfindungsgemäße Prozessgas eignet sich zur Verwendung beim Laserstrahlschmelzschneiden und das Verfahren eignet sich beim Laserstrahlschmelzschneiden bei Werkstoffen, die sich nicht mit dem Laserstrahlbrennschneidverfahren schneiden lassen. Die Erfindung erlaubt ein qualitativ hochwertiges und reproduzierbares Schneiden mit erhöhter Schneidgeschwindigkeit durch Laserstrahlschmelzen und hat sich als prozesssicher gezeigt. Ferner führt die Erfindung zu einer Verbesserung des Lochstechens beim Laserstrahlschmelzen.

()

Das erfindungsgemäße Prozessgas eignet sich zur Verwendung beim Laserschweißen und das Verfahren eignet sich beim Laserschweißen für beschichtete Werkstoffe, vor allem für Stähle, insbesondere für verzinkte Stähle. Versuche an verzinkten Blechen brachten sehr gute Ergebnisse. Die Geschwindigkeit kann teilweise deutlich gesteigert werden.

Die Erfindung macht in der Regel keine Modifikationen bestehender Lasergeräte und Armaturen erfoderlich.

10

5

Die Erfindung kann im Zusammenhang mit allen Arten von Lasern zur Anwendung kommen. Vor allem eignet sie sich für den Einsatz bei der Laserbearbeitung mit Nd-YAG-Laser, Dioden-Laser und CO₂-Laser.

Am Beispiel des Laserstrahlschmelzschneiden lässt sich mit Hilfe der Energiebilanz zeigen, wieviel zusätzliche Energie für den Laserschneidprozess mit Hilfe der Erfindung bereitgestellt werden kann.

Es wird mit folgenden Gasmengen gearbeitet:

- 6 m³/h Gemisch 50% H₂ / N₂ und 5 m³/h Druckluft.
 Resultierendes Gemisch am Schneidort:
 - 11m³/h mit ungefähr 10% O2, 30% H2 und 60% N2.

Bei der Verbrennung der 10% O₂ in diesem Gemisch werden pro Stunde 255.000 kJ frei, was eine zusätzliche Leistung von 70 kW bedeutet. Wenn nur 1/100 dieser Leistung in der Schnittfuge wirksam wird, bedeutet das, dass die Gesamtleistung des Laserschneidprozesses dadurch fast verdoppelt wird.

PCT/EP01/15127

ç.,

5

()

25

30

Patentansprüche

- Prozessgas zum Laserbearbeiten, wie Laserstrahlschmelzschneiden oder Laserstrahlschweißen, dadurch gekennzeichnet, dass das Prozessgas außer mindestens einem Inertgas zumindest Sauerstoff und Wasserstoff enthält.
- Prozessgas nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Sauerstoffanteil im Prozessgas im Verhältnis zum Wasserstoffanteil im Hinblick auf die Reaktion 2 H₂ + O₂ → 2 H₂O unterstöchiometrisch gewählt ist.
- Prozessgas nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Inertgas im Prozessgas eine oder mehrere der Gaskomponenten aus der Gruppe Stickstoff, Argon und Helium enthält.
- Prozessgas nach nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
 dass der Sauerstoffanteil zwischen 0,1 und 30 Vol.-%, vorzugsweise zwischen 0,5 und 25 Vol.-%, besonders bevorzugt zwischen 1 und 20 Vol.-%, beträgt.
- Prozessgas nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Wasserstoffanteil im Prozessgas zwischen 1 und 70 Vol.-%, vorzugsweise zwischen 5 und 60 Vol.-%, besonders bevorzugt zwischen 10 und 50 Vol.-%, beträgt.
 - 6. Prozessgas nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Prozessgas aus einem zumindest Wasserstoff oder Wasserstoff und Inertgas enthaltenden Gasgemisch und Luft gemischt ist.
 - 7. Prozessgas nach einem der Ansprüche 1 bis 6 zum Laserstrahlschmelzschneiden, dadurch gekennzeichnet, dass das Prozessgas mehr als 10 Vol.-% Stickstoff und/oder Argon, vorzugsweise zwischen 20 und 98 Vol.-% Stickstoff und/oder Argon, besonders bevorzugt zwischen 30 und 95 Vol.-% Stickstoff und/oder Argon, enthält.
 - 8. Prozessgas nach einem der Ansprüche 1 bis 7 zum Laserstrahlschmelzschneiden, dadurch gekennzeichnet, dass das Prozessgas

- aus einem ternären Gemisch aus Stickstoff, Sauerstoff und Wasserstoff.
- aus einem ternären. Gemisch aus Argon, Sauerstoff und Wasserstoff oder
- aus einem quaternären Gemisch aus Stickstoff, Argon, Sauerstoff und Wasserstoff
- 5 besteht.

10

25

30

- 9. Verfahren zum Laserbearbeiten von Werkstoffen, wie Laserstrahlschmelzschneiden oder Laserstrahlschweißen, wobei ein fokussierter Laserstrahl auf die zu bearbeitende Werkstückoberfläche geführt wird und ein Prozessgasstrom gegen die Werkstückoberfläche geleitet wird, dadurch gekennzeichnet, dass ein Prozessgas nach einem der Ansprüche 1 bis 8 eingesetzt wird.
- 10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass durch die Wahl des unterstöchiometrischen Verhältnisses von Sauerstoff zu Wasserstoff im Prozessgas im Hinblick auf die Reaktion 2 H₂ + O₂ → H₂O der Grad der reduzierenden Wirkung des Prozessgases bestimmt wird.
- 11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass das20 Prozessgas vorgemischt der Laserbearbeitungsanlage zugeführt wird.
 - 12. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einzelne Komponeten des Prozessgases in der Laserbearbeitungsanlage vor der Schweiß-/Schneiddüse gemischt und/oder in der Schweiß-/Schneiddüse verwirbelt werden.
 - 13. Verwendung eines Prozessgases zum Laserstrahlschmelzschneiden nach einem der Ansprüche 1 bis 8 für und/oder Anwendung des Verfahrens zum Laserstrahlschmelzschneiden nach einem der Ansprüche 9 bis12 bei Werkstoffen, die sich nicht mit dem Laserstrahlbrennschneidverfahren schneiden lassen.
 - 14. Verwendung eines Prozessgases zum Laserstrahlschweißen nach einem der Ansprüche 1 bis 6 und/oder Anwendung eines Verfahrens zum Laserstrahlschweißen nach einem der Ansprüche 9 bis 12 für das

WO 02/051579 PCT/EP01/15127

Laserstrahlschweißen beschichteter Werkstoffe, vor allem für Stähle, insbesondere verzinkte Stähle.

. ...()

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intermonal Application No

PCT/EP 01/15127

B23K26/12		
	cation and IPC	
locumentation searched (classification system followed by classificat B23K	ion symbols)	
	-	`
data base consulted during the international search (name of data ba	ase and, where practical, search to	erms used) · ·
IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	levant passages	Relevant to claim No.
This is appropriately of the fo	p	
US 5 653 896 A (COUCH JR. ET AL. 5 August 1997 (1997-08-05) claims 15,19)	1,3,5,6, 13
EP 0 990 480 A (TANAKA LTD) 5 April 2000 (2000-04-05) column 6, paragraph 19 - paragra	ph 20	1,3,6,13
US 5 558 786 A (COUCH JR. ET AL. 24 September 1996 (1996-09-24) the whole document)	1,3,6,13 2,4,5, 7-12,14
EP 1 022 087 A (LINDE TECHNISCHE GMBH) 26 July 2000 (2000-07-26) the whole document	GASE	1-14
ther documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members	are listed in annex.
nent defining the general state of the art which is not idered to be of particular relevance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or his cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or the entering to an oral disclosure, use, exhibition or the entering to an oral disclosure, use, exhibition or the entering to an oral disclosure, use, exhibition or the entering to an oral disclosure, use, exhibition or the entering to an oral disclosure, use, exhibition or the entering to an oral disclosure, use, exhibition or the entering to an oral disclosure, use, exhibition or the entering the e	cited to understand the prin invention *X* document of particular relevation cannot be considered novel involve an inventive step with the cannot be considered to inventive step with the cannot be considered to inventive somblined with the combined with the combi	onflict with the application but ciple or theory underlying the ance; the claimed invention or cannot be considered to the document is taken alone ance; the claimed invention volve an inventive step when the one or more other such docu—
nent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	in the art. *&' document member of the sar	me patent family
22 April 2002	02/05/2002	anonai searon report
mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Herbreteau,	D
	to International Patent Classification (IPC) or to both national classifications are instead of the whole documents: ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the result of the second of the result of the result of the second of the result of the second of t	B23K26/12 to international Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC SEARCHED coursentation searched (classification system followed by classification symbols) B23K altion searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in its classification of documents are included. In its classification of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages US 5 653 896 A (COUCH JR. ET AL.) 5 August 1997 (1997–08–05) claims 15,19 EP 0 990 480 A (TANAKA LTD) 5 April 2000 (2000–04–05) column 6, paragraph 19 – paragraph 20 US 5 558 786 A (COUCH JR. ET AL.) 24 September 1996 (1996–09–24) the whole document EP 1 022 087 A (LINDE TECHNISCHE GASE GMBH) 26 July 2000 (2000–07–26) the whole document EP 1 022 087 A (LINDE TECHNISCHE GASE GMBH) 26 July 2000 (2000–07–26) the whole document "Tilet document published on or after the international date and the considered to be of particular relevance or the considered research (as specified) section of considered research (as specified) section of the section of the international state of another on or other specific research (as specified) section of considered to research (as specified) section of considered to research (as specified) cannot be considered to research (as specified) section of completion of the international search 22 April 2002 US 55818 Patentian 2 Nut - 2200 HY (Figwilk) Tel (43–70) 340–2404, Tx. 31 651 epp ni, Inc. 140 completion of the latent (as a classic

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intermonal Application No PCT/EP 01/15127

()

Pat nt docum nt cited in s arch report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5653896	Α	05-08-1997	US	5558786 A	24-09-1996
•			บร	5380976 A	10-01-1995
			US	5414236 A	09-05-1995
			AU	675286 B2	30-01-1997
			ΑU	5899494 A	04-07-1994
			CA	2151598 A1	23-06-1994
			DE	69317313 D1	09-04-1998
			DE	69317313 T2	09-07-1998
			EP	0730506 A1	11-09-1996
			WO	9413424 A1	23-06-1994
EP 0990480 A	05-04-2000	JP	11010382 A	19-01-1999	
			EP	0990480 A1	05-04-2000
			US	6313432 B1	06-11-2001
			WO	9858760 A1	30-12-1998
US 5558786	IS 5558786 A 24-0	24-09-1996	US	5380976 A	10-01-1995
			US	5414236 A	09-05-1995
			US	5653896 A	05-08-1997
			AU	675286 B2	30-01-1997
		AU	5899494 A	04-07-1994	
		CA	2151598 A1	23-06-1994	
			DE	69317313 D1	09-04-1998
			DE	69317313 T2	09-07-1998
			EP	0730506 A1	11-09-1996
			WO	9413424 A1	23-06-1994
EP 1022087	Α	26-07-2000	DE	19901900 A1	20-07-2000
			EP	1022087 A2	26-07-2000

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intermonales Aktenzeichen

PCT/EP 01/15127

KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES B23K26/12 IPK 7 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 B23K Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evt), verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle Betr. Anspruch Nr. Kategorie® 1,3,5,6, X US 5 653 896 A (COUCH JR. ET AL.) 5. August 1997 (1997-08-05) Ansprüche 15,19 EP 0 990 480 A (TANAKA LTD) 1,3,6,13 X 5. April 2000 (2000-04-05) Spalte 6, Absatz 19 - Absatz 20 US 5 558 786 A (COUCH JR. ET AL.) X 1,3,6,13 24. September 1996 (1996-09-24) das ganze Dokument 2,4,5, 7 - 12, 14A EP 1 022 087 A (LINDE TECHNISCHE GASE 1 - 14GMBH) 26. Juli 2000 (2000-07-26) das ganze Dokument Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht koliidiert, sondern nur zum Verständnis des der *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist *E* älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheilegend ist ausgeführt) O Veröffenllichung, die sich auf eine m

ündliche Offenbarung, eine Ausstellung oder andere Ma

ßnahmen bezieht
 Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Priorit

ätsdatum ver

öffentlicht worden ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts 22. April 2002 02/05/2002 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rljswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Herbreteau, D Fax: (+31-70) 340-3016

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Interponales Aktenzeichen
PCT/EP 01/15127

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		ent	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
US S	5653896	A	05-08-1997	US	5558786	A	24-09-1996
				US	5380976	Α	10-01-1995
		,		US	5414236	Α	09-05-1995
				ΑU	675286	B2	30-01-1997
				ΑU	5899494	Α	04-07-1994
				CA	2151598	A1	23-06-1994
				DE	69317313	D1	09-04-1998
				DE	69317313	T2	09-07-1998
				EΡ	0730506		11-09-1996
				WO	9413424	A1	23-06-1994
EP (0990480	A	05-04-2000	JP	11010382	Α	19-01-1999
				EP	0990480	A1	05-04-2000
				US	6313432	B1	06-11-2001
				WO	9858760	A1	30-12-1998
US!	5558786	Α	24-09-1996	US	5380976	Α	10-01-1995
				US	5414236	Α	09-05-1995
				US	5653896	Α	05-08-1997
		•	AU	675286	B2	30-01-1997	
		AU	5899494	Α .	04-07-1994		
		•	CA	2151598	A1	23-06-1994	
			DE	69317313	D1	09-04-1998	
			DE	69317313	T2	09-07-1998	
				EP	0730506		11-09-1996
				WO	9413424	A1	23-06-1994
EP :	1022087	Α	26-07-2000	DE	19901900	A1	20-07-2000
				EP	1022087	A2	26-07-2000